

전략물자·기술 색인

제1부 특별소재 및 관련 장비

1A 시스템, 장비 및 구성품

- 1A001 불소화합물(Fluorinated compounds)로 제조된 구성품
 - 1A001.a 항공기 또는 우주선용 불소화합물 구성품
- 1A002 복합재료(Composite)또는 적층재료(Laminate) 구조물
 - 1A002.a 유기물모재를 갖고 섬유재료 또는 필라멘트 소재로 만들어진 것
 - 1A002.b 금속 또는 탄소모재 복합구조물 또는 층상구조물
- 1A003 비가용성 방향족 폴리이미드(non-fusible aromatic polyimides) 제조품
 - 1A003.a 두께 0.254mm를 초과하는 것
 - 1A003.b 탄소, 흑연, 금속, 또는 자성물질로 코팅되었거나 적층구조물로 만들어진 것
- 1A004 화학, 생물, 방사능 방호용 기기 및 탐지장비
 - 1A004.a 가스마스크, 여과통, 정화기와 전용설계된 구성품
 - 1A004.b 방호복, 장갑 및 신발
 - 1A004.c 화학, 생물, 방사능 탐지장비 및 구성품
 - 1A004.d 폭발물질 추적탐지용 장비
- 1A005 방호복 및 구성품
 - 1A005.a 연성 방호복과 전용설계된 구성품
 - 1A005.b 경성 방호복(하드 바디 아머, Hard body armour)용 플레이트
- 1A006 급조폭발장치의 처리를 위해 전용설계 또는 개조된 장비, 구성품 및 부속품
 - 1A006.a 원격조정장비
 - 1A006.b 디스rupter(Disruptors)
- 1A007 장약 점화용 활성물질이 포함된 장비 및 장치
 - 1A007.a 폭발신관기폭세트
 - 1A007.b 전기적으로 작동되는 폭발신관
- 1A008 장약, 장치 및 구성품
 - 1A008.a 성형장약(shaped charges)
 - 1A008.b 성형절단장약(linear shaped cutting charges)
 - 1A008.c 도폭선(detonating cord)
 - 1A008.d 파단기(cutters) 및 절단기(severing tools)
- 1A102 탄소-탄소(carbon-carbon) 구성품
- 1A202 튜브 형태의 복합재료 구조물(Composite structures)
- 1A225 백금촉매
- 1A226 중수 분리용 패킹(Packing)
- 1A227 고밀도 방사선 차폐창
- 1A228 삼중수소 생산용 타겟 집합체 및 구성품

1B 시험, 측정 및 생산장비

- 1B001 복합재료 생산 및 검사용 장비, 구성품 및 부속품
 - 1B001.a 필라멘트 와인딩 장치
 - 1B001.b 테이프적층 기계
 - 1B001.c 직조기와 꼬여짜기 장비
 - 1B001.d 강화섬유 제조 장비
 - 1B001.e 열용융방식(Hot melt method)에 의한 프리프레그 제조장비
 - 1B001.f 복합재료 전용 비파괴검사장비
 - 1B001.g 토우 배열(tow-placement) 기계
- 1B002 오염방지 전용 합금, 합금분말 제조 장비
- 1B003 초소성 성형 및 확산접합용 공구, 다이스, 금형, 또는 고정기구
 - 1B003.a 비행기, 우주선 구조물용
 - 1B003.b 항공기, 우주선엔진용
 - 1B003.c 이러한 구조물 또는 엔진 전용 부품
- 1B101 복합재료 생산 장비 및 부품
 - 1B101.a 필라멘트 와인딩 장치 또는 섬유 위치장치(fibre placement machines)
 - 1B101.b 테이프 적층장비
 - 1B101.c 섬유상 또는 필라멘트 소재의 생산용으로 설계되거나 개조된 장비
 - 1B101.d 섬유표면의 특수처리 또는 프리프레그 및 프리폼 생산용 장비
- 1B102 금속합금분말 또는 입자성(particulate) 소재를 생산하기 위해 설계된 장비
- 1B003 티타늄, 알루미늄 또는 이들의 합금의 "초소성 성형" 및 "확산 결합"용 공구, 다이스, 금형 또는 고정기구
- 1B101 구조용 복합재료의 "생산" 장비(1B001 제외) 및 이를 위해 전용 설계된 구성품 및 부속품
- 1B102 금속분말 "생산 장비" 및 구성품(1B002에 명시된 것 제외)
- 1B115 추진제와 추진제 구성물의 생산을 위한 장비
- 1B116 열분해 소재 생성을 위한 전용 노즐
- 1B117 배치혼합기
- 1B118 연속혼합기
- 1B119 유체에너지 분쇄기 및 전용 구성품
- 1B201 필라멘트 와인딩 머신(Filament winding machine) 및 관련 장비
- 1B225 불소생산용 전해조
- 1B226 전자자기 동위원소 분리기
- 1B228 극저온 수소 증류 칼럼
- 1B230 펌프
- 1B231 삼중수소 시설 또는 공장 및 이를 위한 장비
- 1B232 터보팽창기(Turboexpander) 또는 터보팽창기 압축기 세트
- 1B233 리튬 동위원소 분리 시설, 공장 그리고 이를 위한 장비 및 시스템
- 1B234 폭발 장치 시험용 고 폭발성 격납용기, 챔버, 컨테이너 및 기타 유사한 격납 장치

1C 소재

- 1C001 전도성 고분자
- 1C002 금속합금, 금속합금분말 그리고 합금소재
- 1C003 자성금속
- 1C004 우라늄-티타늄합금 또는 텅스텐 합금
- 1C005 초전도 복합재료 전도체
- 1C006 유체 및 윤활소재

1C006.b 특정성분이 주성분인 윤활소재
 1C006.c 댐핑 또는 부유 유체
 1C006.d 전자냉각을 위해 설계된 불화탄소 유체
 1C007 세라믹 기초 복합소재 및 전구체 재료
 1C008. 비불소고분자물질
 1C008.a.1 비스말레이미드(Bismaleimides)류
 1C008.a.2 방향족 폴리아미드이미드(Aromatic polyamideimides)류
 1C008.a.3 방향족폴리이미드(Aromatic polyimides)류
 1C008.a.4 방향족 폴리에테르이미드(Aromatic polyetherimides)류
 1C008.d 폴리아릴렌 케톤(Polyarylene ketones)
 1C008.e 기타 폴리아릴렌 고분자
 1C008.f 폴리바이페닐렌 에테르설폰(Polybiphenylenethersulphone)
 1C009 불소 고분자화합물
 1C010 '섬유상 또는 필라멘트 소재'
 1C011 금속 및 화합물
 1C012 플루토늄, 넵투늄
 1C101 스텔스용 소재 및 장치
 1C102 카본-카본(Carbon-carbon) 소재
 1C107. 흑연 및 세라믹 소재
 1C111.a 추진물질
 1C111.b 추진제용 고분자 물질
 1C111.c 추진제 첨가제 및 보조제
 1C111.d 젤 추진제
 1C116 마레이징강
 1C117 미사일 모터 구성용 텅스텐, 몰리브덴 합금 및 분말
 1C118 티타늄안정 이중 스텔레스강(Ti-DSS)
 1C202 알루미늄 및 티타늄 합금
 1C202.a 알루미늄 합금
 1C202.b 티타늄 합금
 1C210 '섬유상 또는 필라멘트 소재' 또는 프리프레그(prepregs)
 1C216 마레이징강
 1C225 보론-10(¹⁰B) 동위원소
 1C226 텅스텐 및 텅스텐 카바이드
 1C227 칼슘
 1C228 마그네슘
 1C229 비스무스(Bismuth)
 1C230 베릴륨 및 베릴륨 합금
 1C231 하프늄 및 하프늄 합금
 1C232 헬륨-3(³He)
 1C233 리튬-6(⁶Li) 동위원소
 1C234 지르코늄 및 지르코늄 합금
 1C235 삼중수소, 삼중수소 화합물, 삼중수소 대 수소의 원자비율이 1/1,000을 초과하는 혼합물 및 이들을 포함하는 제품이나 장치
 1C236 알파-방출 방사성 핵종(Alpha-emitting radionuclides)
 1C237 라듐-226(²²⁶Ra)

1C238 삼불화염소(Chlorine trifluoride (ClF₃))
 1C239 고흥발물질 및 그 혼합물(군용물자 리스트 포함 품목 제외)
 1C240 니켈 분말 및 다공성의 니켈금속
 1C241 레늄 및 레늄 합금
 1C350.1 티오디글리콜 (CAS 111-48-8)
 1C350.2 포스포러스 옥시클로라이드 (CAS 10025-87-3)
 1C350.3 디메틸 메틸포스포네이트(CAS 756-79-6)
 1C350.4 메틸포스포닐 디플루오라이드(CAS 676-99-3)
 1C350.5 메틸포스포닐 디클로라이드 (CAS 676-97-1)
 1C350.6 디메틸 포스파이트 (DMP) (CAS 868-85-9)
 1C350.7 포스포러스 트리클로라이드 (CAS 7719-12-2)
 1C350.8 트리메틸 포스파이트 (TMP) (CAS 121-45-9)
 1C350.9 티오닐 클로라이드 (CAS 7719-09-7)
 1C350.10 3-하이드록시-1-메틸피페리딘 (CAS 3554-74-3)
 1C350.11 N,N-디이소프로필-베타-아미노에틸 클로라이드 (CAS 96-79-7)
 1C350.12 N,N-디이소프로필-베타-아미노에탄 티올 (CAS 5842-07-9)
 1C350.13 3-퀴뉴클리디놀 (CAS 1619-34-7)
 1C350.14 불화칼륨 (CAS 7789-23-3)
 1C350.15 2-클로로에탄올 (CAS 107-07-3)
 1C350.16 디메틸아민 (CAS 124-40-3)
 1C350.17 디에틸 에틸포스포네이트 (CAS 78-38-6)
 1C350.18 디에틸 N,N-디메틸포스포라미데이트 (CAS 2404-03-7)
 1C350.19 디에틸 포스파이트 (CAS 762-04-9)
 1C350.20 디메틸아민 하이드로클로라이드 (CAS 506-59-2)
 1C350.21 에틸포스피닐 디클로라이드 (CAS 1498-40-4)
 1C350.22 에틸포스포닐 디클로라이드 (CAS 1066-50-8)
 1C350.23 에틸포스포닐 디플루오라이드 (CAS 753-98-0)
 1C350.24 불화수소 (CAS 7664-39-3)
 1C350.25 메틸 벤질레이트 (CAS 76-89-1)
 1C350.26 메틸포스피닐 디클로라이드 (CAS 676-83-5)
 1C350.27 N,N-디이소프로필-베타-아미노에탄올 (CAS 96-80-0)
 1C350.28 피나콜릴 알코올 (CAS 464-07-3)
 1C350.29 O-에틸 O-2-디이소프로필아미노에틸 메틸포스포나이트 (CAS 57856 -11-8)
 1C350.30 트리에틸 포스파이트 (CAS 122-52-1)
 1C350.31 아르세닉 트리클로라이드 (CAS 7784-34-1)
 1C350.32 벤질산 (CAS 76-93-7)
 1C350.33 디에틸 메틸포스포나이트 (CAS 15715-41-0)
 1C350.34 디메틸 에틸포스포네이트 (CAS 6163-75-3)
 1C350.35 에틸포스피닐 디플루오라이드 (CAS 430-78-4)
 1C350.36 메틸포스피닐 디플루오라이드 (CAS 753-59-3)
 1C350.37 3-퀴뉴클리돈 (CAS 3731-38-2)
 1C350.38 오염화인 (CAS 10026-13-8)
 1C350.39 피나콜론 (CAS 75-97-8)
 1C350.40 시안화칼륨 (CAS 151-50-8)
 1C350.41 산성불화칼륨 (CAS 7789-29-9)
 1C350.42 산성불화암모늄 (CAS 1341-49-7)
 1C350.43 중불화나트륨 (CAS 1333-83-1)
 1C350.44 불화나트륨 (CAS 7681-49-4)
 1C350.45 시안화나트륨 (CAS 143-33-9)
 1C350.46 트리에탄올아민 (CAS 102-71-6)
 1C350.47 오황화인 (CAS 1314-80-3)
 1C350.48 디이소프로필아민 (CAS 108-18-9)
 1C350.49 디에틸아미노에탄올 (CAS 100-37-8)
 1C350.50 황화나트륨 (CAS 1313-82-2)
 1C350.51 설퍼 모노클로라이드 (CAS 10025-67-9)

1C350.52 설퍼 디클로라이드 (CAS 10545-99-0)
 1C350.53 트리에탄올아민 염산염 (CAS 637-39-8)
 1C350.54 N,N-디이소프로필-2-아미노염화에틸 염산염 (CAS 4261-68-1)
 1C350.55 메틸포스포닉산 (CAS 993-13-5)
 1C350.56 디에틸 메틸포스포네이트 (CAS 683-08-9)
 1C350.57 N,N-디메틸아미노포스포릴 디클로라이드 (CAS 677-43-0)
 1C350.58 트리에소프로필 포스파이트 (CAS 116-17-6)
 1C350.59 에틸디에탄올아민 (CAS 139-87-7)
 1C350.60 O,O-디에틸 포스포로티오에이트 (CAS 2465-68-8)
 1C350.61 O,O-디에틸 포스포로디티오에이트 (CAS 298-06-6)
 1C350.62 헥사플루오로실리케이트 나트륨 (CAS 16893-85-9)
 1C350.63 메틸포스포노티오익 디클로라이드 (CAS 676-98-2)
 1C350.64 디에틸아민 (CAS 109-89-7)
 1C350.65 N,N-디이소프로필아미노에탄티올 염산염 (CAS 41480-75-5)
 1C350.66 메틸 디클로로포스페이트 (CAS 677-24-7)
 1C350.67 에틸 디클로로포스페이트 (CAS 1498-51-7)
 1C350.68 메틸 디플루오로포스페이트 (CAS 22382-13-4)
 1C350.69 에틸 디플루오로포스페이트 (CAS 460-52-6)
 1C350.70 디에틸 클로로포스파이트 (CAS 589-57-1)
 1C350.71 메틸 클로로플루오로포스페이트 (CAS 754-01-8)
 1C350.72 에틸 클로로플루오로포스페이트 (CAS 762-77-6)
 1C350.73 N,N-디메틸포름아미딘 (CAS 44205-42-7)
 1C350.74 N,N-디에틸포름아미딘 (CAS 90324-67-7)
 1C350.75 N,N-디프로필포름아미딘 (CAS 48044-20-8)
 1C350.76 N,N-디이소프로필포름아미딘 (CAS 857522-08-8)
 1C350.77 N,N-디메틸아세트아미딘 (CAS 2909-14-0)
 1C350.78 N,N-디에틸아세트아미딘 (CAS 14277-06-6)
 1C350.79 N,N-디프로필아세트아미딘 (CAS 1339586-99-0)
 1C350.80 N,N-디메틸프로판아미딘 (CAS 56776-14-8)
 1C350.81 N,N-디에틸프로판아미딘 (CAS 84764-73-8)
 1C350.82 N,N-디프로필프로판아미딘 (CAS 1341496-89-6)
 1C350.83 N,N-디메틸부탄아미딘 (CAS 1340437-35-5)
 1C350.84 N,N-디에틸부탄아미딘 (CAS 53510-30-8)
 1C350.85 N,N-디프로필부탄아미딘 (CAS 1342422-35-8)
 1C350.86 N,N-디이소프로필부탄아미딘 (CAS 1315467-17-4)
 1C350.87 N,N-디메틸이소부탄아미딘 (CAS 321881-25-8)
 1C350.88 N,N-디에틸이소부탄아미딘 (CAS 1342789-47-2)
 1C350.89 N,N-디프로필이소부탄아미딘 (CAS 1342700-45-1)
 1C351.a.1 아프리카마역 바이러스
 1C351.a.2 아프리카돼지열 바이러스
 1C351.a.3 안데스 바이러스
 1C351.a.4 고병원성 조류 인플루엔자 바이러스
 1C351.a.5 청설병 바이러스
 1C351.a.6 차파레 바이러스
 1C351.a.7 치쿤군야 바이러스
 1C351.a.8 초콜로 바이러스
 1C351.a.9 돼지콜레라 바이러스
 1C351.a.10 콩고-크리미안출혈열 바이러스
 1C351.a.11 도브라바-베오그라드 바이러스
 1C351.a.12 동부마뇌염 바이러스
 1C351.a.13 에볼라 바이러스 : 에볼라 바이러스 전체 속
 1C351.a.14 구제역 바이러스
 1C351.a.15 산양두 바이러스
 1C351.a.16 구아나리토 바이러스
 1C351.a.17 한탄 바이러스
 1C351.a.18 헨드라 바이러스 (에쿠인 모르빌리 바이러스)

1C351.a.19 일본뇌염 바이러스
 1C351.a.20 후닌 바이러스
 1C351.a.21 카사늘숲질환 바이러스
 1C351.a.22 라구나네그라 바이러스
 1C351.a.23 라사 바이러스
 1C351.a.24 루우핑 일 바이러스
 1C351.a.25 루요 바이러스
 1C351.a.26 피부사상균 바이러스
 1C351.a.27 림프구성맥락수막염 바이러스
 1C351.a.28 마추포 바이러스
 1C351.a.29 마버그 바이러스: 마버그바이러스 전체 속
 1C351.a.30 중동호흡기증후군 관련 코로나바이러스(MERS-CoV)
 1C351.a.31 원숭이폭스 바이러스
 1C351.a.32 머레이계곡뇌염 바이러스
 1C351.a.33 뉴캐슬병 바이러스
 1C351.a.34 니파 바이러스
 1C351.a.35 옴스크출혈열 바이러스
 1C351.a.36 오로푸체 바이러스
 1C351.a.37 소반추수역 바이러스
 1C351.a.38 돼지테스코 바이러스
 1C351.a.39 포와센 바이러스
 1C351.a.40 광견병 바이러스와 리싸 바이러스속 다른 바이러스들
 1C351.a.41 재조합된 1918 인플루엔자 바이러스
 1C351.a.42 리프트밸리열 바이러스
 1C351.a.43 우역 바이러스
 1C351.a.44 라치오 바이러스
 1C351.a.45 사비아 바이러스
 1C351.a.46 서울 바이러스
 1C351.a.47 중증급성호흡기증후군 코로나 바이러스
 1C351.a.48 양두 바이러스
 1C351.a.49 신 놉브레 바이러스
 1C351.a.50 세인트루이스뇌염 바이러스
 1C351.a.51 α 허피스 바이러스(가성광견병바이러스, 오제스키병)
 1C351.a.52 돼지수포병 바이러스
 1C351.a.53 참진드기매개뇌염 바이러스(극동 아류형)
 1C351.a.54 두창 바이러스
 1C351.a.55 베네주엘라 마 뇌염 바이러스
 1C351.a.56 수포성구내염 바이러스
 1C351.a.57 서부마뇌염 바이러스
 1C351.a.58 황열 바이러스
 1C351.c.1 탄저균
 1C351.c.2 브루셀라 아보투스
 1C351.c.3 양 브루셀라균
 1C351.c.4 부루셀라 수이스
 1C351.c.5 비저균
 1C351.c.6 유비저균 (멜리오도시스균, 가(성)비저균)
 1C351.c.7 클라미디아 시타치(앵무새병 클라미디아)
 1C351.c.8 클로스트리디움 아르젠티넨세 (클로스트리디움 보툴리눔 G형), 보툴리눔 신경독소 생산균주
 1C351.c.9 클로스트리디움 바리티이
 1C351.c.10 클로스트리디움 보툴리눔균
 1C351.c.11 클로스트리디움 부티리컴, 보툴리눔 신경독소 생산균주
 1C351.c.12 웰치균, 엡사일런 독소를 생산하는 형
 1C351.c.13 큐열균
 1C351.c.14 야토균
 1C351.c.15 마이코플라즈마 카프리카콜럼 아종: 카프리카콜럼 오니에
 1C351.c.16 마이코플라즈마 마이코이데스 아종: 미세콜로니형 마이코이데스

- 1C351.c.17 리케치아 프로와제키
- 1C351.c.18 장티푸스균
- 1C351.c.19 시가독소(shiga toxin)를 생산하는 O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157과 시가독소를 생산하는 다른 혈청그룹의 대장균
- 1C351.c.20 시가이질균
- 1C351.c.21 콜레라균
- 1C351.c.22 페스트균
- 1C351.d.1 아브린
- 1C351.d.2 아플라톡신
- 1C351.d.3 보툴리눔 독소
- 1C351.d.4 콜레라 독소
- 1C351.d.5 웰치균 (알파 독소, 베타1 독소, 베타2 독소, 엡실론 독소, 아이오타 독소)
- 1C351.d.6 코노 독소
- 1C351.d.7 디아세톡시시르페놀
- 1C351.d.8 HT-2 독소
- 1C351.d.9 마이크로시스틴(시아노지노신)
- 1C351.d.10 모데신
- 1C351.d.11 리신
- 1C351.d.12 삭시 독소
- 1C351.d.13 시가독소(시가유사 독소, 베로독소, 베로세포독소)
- 1C351.d.14 포도상구균 장내독소, 용혈소 알파 독소, 독소쇼크증후군 독소(이전에 포도상구균 장내독소 F로 알려져 있음)
- 1C351.d.15 T-2 독소
- 1C351.d.16 복어 독소
- 1C351.d.17 비스쿠민
- 1C351.d.18 불켄신
- 1C351.e.1. 콕시디오이테스 이미티스
- 1C351.e.2. 콕시디오이테스 포사다시
- 1C353.a. 1C351.a 또는 1C354.a의 바이러스에 특이적인 유전자 혹은 유전자들
- 1C353.b. 1C351.c 또는 1C354.b의 박테리아, 1C351.e 또는 1C354.c의 진균, 그리고 다음의 것에 특이적인 유전자 또는 유전자들
- 1C353.c. 1C351.d의 독소 또는 하위 단위
- 1C354.a.1. 감자구균
- 1C354.a.2. 감자갈쪽병 바이로이드
- 1C354.b.1. 구름무늬병균
- 1C354.b.2. 감갈케양병
- 1C354.b.3. 베헤인잎마름병균
- 1C354.b.4. 감자둘레썩음병균
- 1C354.b.5. 풋마름병원균
- 1C354.c.1. 커피탄저병균
- 1C354.c.2. 깨씨무늬병균
- 1C354.c.3. *Mycrocyclus ulei*(syn. *Dothidelia ulei*)
- 1C354.c.4. 줄기녹병균
- 1C354.c.5. 줄녹병균
- 1C354.c.6. 도열병균
- 1C354.c.7 *Peronosclerospora philippinensis*
- 1C354.c.8 *Sclerophthora rayssiae* var. *zeae*
- 1C354.c.9 감자암종병균
- 1C354.c.10 감부기 병원균
- 1C354.c.11 *Thecaphora solani*
- 1C450.a.1. 아미톤 (Amiton) 및 아미톤 염
- 1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-펜타플루오로-2-(트리플루오로메틸)-1-프로펜
- 1C450.a.3. BZ: 3-퀴누클리디닐 벤질레이트(3-Quinuclidinyl benzilate)
- 1C450.a.4. 포스겐(Phosgene): 카보닐 디클로라이드(Carbonyl dichloride)
- 1C450.a.5. 시아노겐 클로라이드(Cyanogen chloride)
- 1C450.a.6. 시안화수소(Hydrogen cyanide)

- 1C450.a.7. 클로로피크린(Chloropicrin) :트리클로로니트로메탄(Trichloronitromethane)
- 1C450.b.1. 인 원자가 하나의 메틸, 에틸 혹은 프로필(노르말 또는 이소)그룹이외의 다른 탄소원자에 결합되지 않은 화학물질
- 1C450.b.2. N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride를 제외한 N,N-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소-프로필)포스포라미딕 디할라이드
- 1C450.b.3. 디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소-프로필) N,N-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소-프로필)-포스포라미데이트
- 1C450.b.4. N,N-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소-프로필) 아미노에틸-2-클로라이드와 그에 상응하는 수소화 염
- 1C450.b.5. N,N-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소-프로필)아미노에탄-2-올과 그에 상응하는 수소화 염
- 1C450.b.6. N,N-디알킬 [메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소-프로필] 아미노에탄-2-티올 및 그에 상응하는 수소화 염
- 1C450.b.7. 에틸디에탄올아민(Ethyldiethanolamine) (139-87-7)
- 1C450.b.8. 메틸디에탄올아민(Methyldiethanolamine) (105-59-9)
- 1C901.b 우해면양 뇌병증 병원체(Bovine Spongiform encephalopathy agent)

1D 소프트웨어

- 1D001 1B001부터 1B003에서 명시된 장비의 "개발", "생산", "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 1D002 유기"모재", 금속"모재" 또는 탄소"모재"의 적층구조물(laminates) 또는 "복합재료"를 "개발"하기 위한 "소프트웨어"
- 1D003 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 또는 1B119에서 명시된 물품의 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 1D101 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 또는 1B119에서 명시된 물품의 운용 혹은 유지를 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 1D103 레이더 전파 반사, 자외선/적외선 흔적(signatures) 및 음향 흔적과 같은 감소된 관찰물의 분석을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"
- 1D201 1B201에서 명시된 물품의 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"

1E 기술

- 1E001 1A002부터 1A005까지, 1A006.b, 1A007, 1B 또는 1C에 명시된 장비 및 소재의 "개발" 및 "생산"에 대한 일반기술해설에 규정되어 있는 "기술"
- 1E002 기타 "기술"
- 1E101 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115에서 1B119까지, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111에서 1C117까지, 1D101 또는 1D103에 의해 명시된 물품의 "사용"에 대해 일반기술해설에 규정되어 있는 "기술"
- 1E102 1D001, 1D101, 또는 1D103에 명시된 "소프트웨어"의 "개발"에 대해 기술일반사항에 규정되어 있는 "기술"
- 1E103 "복합재료"나 부분적으로 처리된 "복합재료"의 "생산"에 사용되는 경우, 압력솥(autoclaves) 또는 유체압력솥(hydroclaves)속에서 온도, 압력 및 환경을 조절하기 위한 "기술"
- 1E104 열분해 형성소재를 "생산"을 위한 "기술".
- 1E201 1A, 1B, 1C, 1D 관련 기술
- 1E202 1A202 또는 1A225부터 1A227까지에서 기술된 품목의 "개발", "생산", 또는 "사용"을 위한 일반기술해설에 적용되는 "기술"
- 1E203 1D201에 기술된 품목의 "개발", "생산", 또는 "사용"을 위한 일반기술해설에 적용되는 "기술"

1장 부속서(폭발물 목록)

제2부 소재가공

2A 시스템, 장비 및 구성품

- 2A001. 저마찰 베어링과 베어링 시스템 및 구성품
 - 2A001.a. 볼베어링(Ball bearings), 롤러 베어링(Roller bearings)
 - 2A001.c. 능동 마그네틱 베어링 시스템 및 전용 설계된 구성품(Active magnetic bearing systems and specially designed components)
- 2A101. 래디얼 볼 베어링(Radial ball bearings)
- 2A225. 도가니(Crucibles)
- 2A226. 밸브(Valves)

2B 시험, 검사 및 생산장비

- 2B001. 공작기계와 이들의 결합으로 이루어진 것
 - 2B001.a. 터닝가공 공작기계(Machine tools for turning)
 - 2B001.b. 밀링가공 공작기계(Machine tools for milling)
 - 2B001.c. 연삭가공 공작기계(Machine tools for grinding)
 - 2B001.d. 와이어를 사용하지 않는 방전가공기(EDM)
 - 2B001.e. 금속, 세라믹 또는 복합재료를 제거하기 위한 공작기계
 - 2B001.f. 심공드릴머신(Deep hole drilling machines) 또는 심공드릴용으로 개조된 터닝머신
- 2B002. 비구면 광학표면 가공을 위해 선택적으로 소재를 제거할 수 있는 광학다듬질(Optical finishing) 공작기계
- 2B003. 수치제어 공작기계
- 2B004. 열간 정수압 프레스(Hot isostatic presses)
- 2B005. 비전자 기판(substrate)에 무기 도금(overlay), 코팅 및 표면 개질의 침착(deposition), 처리 (processing), 공정 중(in-process) 제어 위해 특별히 설계된 장비
 - 2B005.a. 화학기상증착(Cheical vapor deposition, CVD) 생산 장비
 - 2B005.b. 이온주입(Ion implantations) 생산 장비
 - 2B005.c. 전자빔 물리기상증착(Electron beam physical vapour deposition, EB-PVD) 생산 장비
 - 2B005.d. 플라즈마 분사(Plasma spraying) 생산 장비
 - 2B005.e. 스퍼터 증착(Sputter deposition) 생산 장비
 - 2B005.f. 음극아크 증착(Cathodic arc deposition) 생산 장비
 - 2B005.g. 이온도금(Ion plating) 생산 장비
- 2B006. 치수검사 또는 치수측정 시스템과 장치 그리고 전자조립품
 - 2B006.a. 3차원 측정기(Co-ordinate measuring machine, CMM)
 - 2B006.b.1. 비접촉형 측정시스템(Non-contact type measuring systems)
 - 2B006.b.2. 선형 위치 피드백장치(Linear position feedback units)
 - 2B006.b.3. 레이저 포함 측정시스템
 - 2B006.b.4. 레이저 포함 측정시스템용 전자 조립체
 - 2B006.c. 회전 위치 피드백장치 또는 각 변위 측정기
 - 2B006.d. 표면거칠기(surface roughness) 측정 장비
- 2B007. 로봇(Robots), 제어장치(Controllers), 엔드이펙터(End-effectors)
- 2B008. 공작기계를 위해 특별히 설계된 성 복합 회전테이블, 틸팅 스피들
 - 2B008.c. 복합 회전테이블(Compound rotary tables)
 - 2B008.d. 경사 스피들(Tilting spindles)
- 2B009. 회전성형기(Spin forming machines), 유동성형기(Flow forming machines)
- 2B104. 기타 정수압프레스(Isostatic presses)

- 2B105. 화학기상증착로(Chemical vapour deposition (CVD) furnaces)
- 2B109. 추진제 구성품 및 장비의 생산에 사용가능한 유동성형기
- 2B116.a. 진동시험시스템(Vibration test system)
- 2B116.b. 디지털제어기(Digital controller)
- 2B116.c. 가진기(Vibration thruster, Shaker units)
- 2B116.d. 시험체 지지구조물(Test piece support structures) 및 전자장치
- 2B117. 복합재 로켓 노즐과 재진입체 침두(nose tip)의 고밀도화와 열분해를 위한 장비와 공정제어기술
- 2B119. 밸런싱머신(Balancing machine)과 관련 장비
- 2B120. 모션 시뮬레이터(Motion simulators) 및 각속도(rate) 테이블
- 2B121. 위치제어 테이블(Positioning table)
- 2B122. 원심가속도 시험기(Centrifuges)
- 2B201. 공작기계와 그 부품
 - 2B201.a. 밀링가공 공작기계(Machine tools for milling)
 - 2B201.b. 연삭가공 공작기계(Machine tools for grinding)
 - 2B201.c. 터닝가공 공작기계(Machine tools for turning)
- 2B204. 정수압프레스(Isostatic presses), 금형(Dies), 주형(moulds) 및 제어장치
- 2B206. 치수검사기계(Dimensional inspection machines)
 - 2B206.a 3차원측정기(CMM)
 - 2B206.b Hemishell의 직선-각도 동시검사를 위한 시스템
 - 2B206.c 직선 변위 측정기
 - 2B206.c.1. 선형가변 차동변압기(LVDT) 시스템
 - 2B206.c.2. 레이저 포함 측정시스템
- 2B207. 로봇(Robot), 엔드이펙터(End-effectors) 및 제어장치
- 2B209. 유동성형기(Flow forming machines), 회전성형기(Spin forming machines), 맨드릴(Mandrel)
- 2B219. 다면 원심 밸런싱 머신(Centrifugal multiplane balancing machine)
- 2B225. 방사화학 분리실(Radiochemical separation operations) 또는 핫셀(hot cell)용 원격조작기(Remote manipulator)
- 2B226. 제어된 환경의 유도로(Controlled atmosphere induction furnaces) 및 전력공급장치
- 2B227. 진공 또는 제어된 환경의 금속용융로, 주조로 및 관련 장비
 - 2B227.a. 아크 재용융로, 아크 용융로 및 아크 용융·주조로
 - 2B227.b. 전자빔 용융로(Electron beam melting furnaces), 플라즈마 분무로 및 플라즈마 용융로(Plasma atomisation furnaces and plasma melting furnaces)
 - 2B227.c. 2B227.a.~b.의 로 전용 컴퓨터 제어 및 감시시스템
 - 2B227.d. 플라즈마 토치(Plasma torches)
 - 2B227.e. 전자 빔 건(Electron beam guns)
- 2B228. 회전자(Rotor) 제조 또는 조립장비, 회전자 직선화 장비, 벨로우즈 성형 맨드릴, 금형(Dies)
- 2B230. 압력 변환기(Pressure transducers)
- 2B231. 진공펌프(Vacuum pump)
- 2B232. 고속도 건(High-velocity gun) 시스템
- 2B233. 벨로우즈밀봉 스크롤형 컴프레서 및 벨로우즈 밀봉 스크롤타입 진공 펌프
 - 2B350.a. 반응용기(Reaction vessels), 반응기(Reactors)
 - 2B350.b. 교반기(Agitators), 교반기의 부분품[임펠러(Impellers), 날(Blades), 축(Shafts)]
 - 2B350.c. 저장탱크(Storage tanks), 컨테이너(Containers), 수집조(Receivers)
 - 2B350.d. 열교환기(Heat exchangers) 또는 컨덴서(Condensers)와 그 부분품인 튜브(Tubes), 플레이트(Plates), 코일(Coils), 블록(코어)(Blocks, cores)

- 2B350.e. 증류탑(Distillation columns) 또는 흡수탑(Absorption columns)과 그 부분품인 액체 배분기(liquid distributors), 증기배분기(vapour distributors), 액체 수집기(liquid collectors)
- 2B350.f. 충전장비(Filling equipment)
- 2B350.g. 밸브(Valves)와 그 부분품인 케이싱(Casings) 또는 케이싱 라이너(Casing liners)
- 2B350.h. 다중벽 파이프(Multi-walled piping)
- 2B350.i. 다밀봉펌프(Multiple-seal pumps), 비밀봉펌프(Seal-less pumps), 진공펌프(Vacuum pumps)와 그 부분품인 케이싱(Casings), 케이싱라이너(Casing liners), 임펠러(Impeller), 로터(Rotors) 또는 제트펌프 노즐(Jet pump nozzles)
- 2B350.j. 소각장치(Incinerators)
- 2B350.k. 보수조립체(Prefabricated repair assemblies)와 그 부품
- 2B351. 독성가스 모니터 및 모니터링 시스템(Toxic gas monitors and monitoring systems) 및 이를 위한 탐지 부품(탐지기(detector), 감지장치(sensor devices), 교체가능한 감지 카트리지(replaceable sensor cartridges)
- 2B352.a. 완전차단시설(Complete containment facilities)과 관련 장비인 고온고압멸균기(autoclaves), 샤워기(showers), 통과문(walkthrough doors)
- 2B352.b. 발효조(Fermenter)와 그 부품인 배양챔버(Cultivation chambers), 배양챔버 지지장치(Cultivation chamber holding devices), 공정제어단위(Process control units)
- 2B352.c. 원심분리장치(Centrifugal separators), 상층액분리기(Decanters)
- 2B352.d. 교차(접선)흐름 여과장치(Cross(tangential) flow filtration equipment) 및 구성품[모듈(modules), 원소들(elements), 카세트(cassettes), 카트리지(cartridges), 장치(units) 또는 판(plates)]
- 2B352.e. 동결건조장비(Freeze-drying equipment)
- 2B352.f.1. 전신 및 반신 보호복(Protective full or half suits) 또는 머리덮개(hoods)
- 2B352.f.2. 생물학적 봉쇄 챔버(biocontainment chambers), 분리대(isolators) 또는 생물안전작업대 (biological safety cabinets, BSC)
- 2B352.g. 에어로졸 흡입장치(Aerosol inhalation equipment)
- 2B352.h. 분무 또는 연무 시스템 및 구성품(Spraying or fogging systems and components)
- 2B352.i. 분무건조장치(Spray drying equipment)
- 2B352.j. 핵산 조립기와(Nucleic acid assemblers) 합성기(synthesizers)

2C 소재 - 없음

2D 소프트웨어

- 2D001.a. 2A001 또는 2B001에서 2B009에 기술된 장비의 "개발", "생산"을 위해 전용 설계되거나 개조된 소프트웨어
- 2D001.b. 2A001.c, 2B001, 또는 2B003 내지 2B009에 기술된 장비의 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 소프트웨어
- 2D002. 전자장치를 위한 소프트웨어로서 "윤곽 제어"를 위해 4축 초과를 동시제어 할 수 있는 "수치 제어" 유닛으로서 장치 또는 시스템을 기능하게 하는 것
- 2D003. 2B002에 기술된 장비의 "작동"을 위해 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 2D101. 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 또는 2B119에서 2B122까지에 기술된 장비의 "사용"을 위해 전용설계되거나 개조된 소프트웨어
- 2D201. 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 또는 2B227에 기술된 장비의 "사용"을 위해 전용설계되거나 개조된 소프트웨어
- 2D202. 2B201에 기술된 장비의 "개발", "생산", "사용"을 위해 전용설계되거나 개조된 것

2D351. 1D003에서 규정된 것을 제외한 "소프트웨어"로서, 2B351에서 규정된 장치의 "사용"을 위하여 특별히 설계된 것

2E 기술

- 2E001. 2A, 2B 또는 2D에 기술된 "소프트웨어" 또는 장비의 "개발"에 대한 일반기술해설에 따른 "기술"
- 2E002. 2A 또는 2B에 기술된 장비의 "생산에 대해서 일반기술해설에 따른 "기술"
- 2E003. 기타의 기술
- 2E101. 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119에서 2B122 또는 2D101까지에 기술된 "소프트웨어" 또는 장비의 "사용"에 대한 일반기술해설에 따른 "기술"
- 2E201. 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225에서 2B233, 2D201 또는 2D202에 기술된 장비의 "사용" 또는 "소프트웨어"를 위한 기술제어에 적용되는 일반 기술 해설에 따른 "기술"
- 2E301. 2B350에서 2B352까지의 기술된 제품의 "사용"에 대한 일반기술해설에 따른 "기술"

소재공정 표 - 중착기술

제3부 전자

3A 시스템, 장비 및 구성품

- 3A001. 전자부품 및 이의 전용설계된 부품
 - 3A001.a.1. 내방사선(Radiation hardened) 집적회로
 - 3A001.a.2. 극한 온도(Extreme temperature)에서 동작하도록 설계된 집적회로
 - 3A001.a.3. 화합물반도체로 제조된 "마이크로프로세서 마이크로회로", "마이크로컴퓨터 마이크로회로", 마이크로 컨트롤러 마이크로회로
 - 3A001.a.5. 아날로그에서 디지털로의 변환기(ADC), 디지털에서 아날로그로의 변환기(DAC) 집적회로
 - 3A001.a.6. "신호처리"용 전기광학(Electro-optical) 집적회로 및 "광(Optical) 집적회로"
 - 3A001.a.7. 필드프로그램머블 로직 디바이스(Field programmable logic device)
 - 3A001.a.9. 신경회로망(Neural network) 집적회로
 - 3A001.a.10. 주문형 집적회로(Custom integrated circuit)
 - 3A001.a.11. 기타 범용 디지털 집적회로
 - 3A001.a.12. 고속 푸리에 변환(Fast fourier transform (FFT)) 프로세서
 - 3A001.a.13. 직접 디지털 주파수합성기 집적회로
 - 3A001.a.14. 아날로그-디지털 변환 기능을 수행하거나 수행하도록 프로그래밍 된 집적회로
 - 3A001.b.1.a. 진행파 진공전자소자(vacuum electronic devices)
 - 3A001.b.1.b. 교차장 증폭 진공전자소자(vacuum electronic devices)
 - 3A001.b.1.c. 진공전자소자를 위한 열음극(Thermionic cathodes)
 - 3A001.b.1.d. 이중 모드로 동작할 수 있는 진공전자소자(vacuum electronic devices)
 - 3A001.b.2. "단일칩 마이크로웨이브 집적회로"(MMIC) 전력증폭기
 - 3A001.b.3. 마이크로웨이브 트랜지스터(Microwave transistor)
 - 3A001.b.4. 마이크로웨이브 반도체 증폭기(Microwave solid state amplifier) 및 이를 포함한 조립품/모듈
 - 3A001.b.5. 전자 또는 자기 가변 대역통과 또는 대역저지 필터
 - 3A001.b.7. 주파수 변환기(converters) 및 고조파 혼합기(harmonic mixers)
 - 3A001.b.8. 진공전자소자를 포함한 마이크로웨이브 전력증폭기(Microwave power amplifier)

- 3A001.b.9. 마이크로웨이브 전력 모듈(Microwave power modules (MPM))
- 3A001.b.10. 발진기(Oscillators) 및 발진기 조립체(Oscillator assemblies)
- 3A001.b.11. 주파수합성기 전자조립체
- 3A001.b.12. '송수신 모듈', '송수신 MMIC', '송신 모듈', '송신 MMIC'
- 3A001.c. 음파(acoustic wave) 장치
- 3A001.d. 초전도 소재(Superconductive material)로 제작한 전자장치 및 전자회로
- 3A001.e.1.a. 1차 셀(Primary cell)
- 3A001.e.1.b. 2차 셀(Secondary cell)
- 3A001.e.2. 고에너지 저장 커패시터(High energy storage capacitor)
- 3A001.e.3. "초전도" 전자석(Superconductor electromagnet)과 솔레노이드(Solenoid)
- 3A001.e.4. "우주용" 태양 전지, 셀 연결 커버글라스(cell - interconnect - coverglass (CIC)) 조립체, 태양 전지판, 태양전지 어레이
- 3A001.f. 회전입력형 축 절대위치 엔코더(Rotary input type shaft absolute position encoder)
- 3A001.g. 반도체 펄스형 전력 스위칭 사이리스터(thyristor) 장치 및 '사이리스터 모듈'
- 3A001.h. 전력 반도체 스위치, 다이오드, 또는 '모듈'
- 3A001.i. 아날로그 신호를 위해 설계된 강도, 진폭, 또는 위상 변조를 위한 전자-광학변조기
- 3A002. 일반용도의 전자장비 및 이를 위한 부속품
- 3A002.a. 기록장비와 오실로스코프
- 3A002.a.6. 디지털 데이터 기록계
- 3A002.a.7. 실시간 오실로스코프
- 3A002.c. 신호분석기(Radio-frequency signal analyser)
- 3A002.d. 신호발생기(Signal generator)
- 3A002.e. 회로망 분석기(Network analyzer)
- 3A002.f. 마이크로웨이브용 시험수신기(Microwave test receiver)
- 3A002.g. 원자 주파수 표준기(Atomic frequency standard)
- 3A002.h. 아날로그-디지털 변환 기능을 수행하는 전자 조립품, 모듈, 장비
- 3A003. 스프레이냉각 열관리시스템(Spray cooling thermal management system)
- 3A101. 3A001에서 규정된 것 이외의 전자장비, 장치 및 부품
- 3A101.a. 아날로그/디지털 변환기(Analog-to-digital converter)
- 3A101.b. 제동복사(Bremsstrahlung)에 의한 전자기파 방사(Electromagnetic radiation)가 가능한 가속기 (Accelerator)
- 3A102 '미사일'용으로 설계되거나 개조된 '열전지(thermal batteries)'
- 3A201. 3A001에서 규정된 것 이외의 전자부품
- 3A201.a. 펄스 방전 커패시터(Pulse discharged capacitors)
- 3A201.b. "초전도체" 솔레노이드 전자석(Superconductor Solenoid electromagnet)
- 3A201.c. 섬광 X-선 발생기(Flash X-ray generator) 또는 펄스 전자가속기
- 3A225. 주파수 변환기 또는 발생기(Frequency changer or generator)
- 3A226. 고전류 직류 전력공급기(High-power direct current power supply)
- 3A227. 고전압 직류 전력공급기(High-voltage direct current power supply)
- 3A228. 스위칭 장치
- 3A228.a. 냉 음극관(Cold-cathode tube)
- 3A228.b. 격발형 불꽃간극 (Triggered spark-gap)
- 3A228.c. 빠른 스위칭 기능을 갖는 모듈 또는 조립체
- 3A229. 고전류 펄스 발생기
- 3A230. 고속펄스발생기(High-speed pulse generator)

- 3A231. 중성자 발생 시스템(Neutron generator system)
- 3A232. 다분기점 발화시스템(multipoint initiation system)
- 3A233. 질량분석계(Mass spectrometer)와 이온원(Ion source)
- 3A233.a 유도결합 플라즈마 질량분석계(inductively coupled plasma)(ICP/MS)
- 3A233.b 글로우방전(glow discharge) 질량분석계(GDMS)
- 3A233.c 열이온화(thermal ionization) 질량분석계(TIMMS)
- 3A233.d 전자충격(electron bombardment) 질량분석기
- 3A234. 기폭 장치에 낮은 인덕턴스(inductance) 경로를 제공하기 위한 스트립 라인

3B 시험, 검사 및 생산장비

- 3B001. 반도체 장치나 재료의 생산 용도로 제작된 장비와 이를 위해 전용 설계된 부품 및 부속품
- 3B001.a. 적층성장(Epitaxial growth)을 위해 설계된 장비
- 3B001.b. 이온주입(Ion implantation)장비
- 3B001.e. 자동로드 멀티-챔버 중앙 웨이퍼처리시스템
- 3B001.f. 석판인쇄(Lithography) 장비
- 3B001.g. 마스크 또는 망선(Mask and reticle)
- 3B001.h. 리소그래피 장비용 위상 변이 층(Phase shift layer)을 가진 다층 마스크(Multi-layer mask)
- 3B001.i. 임프린트 리소그래피 템플릿(template)
- 3B001.j. 몰리브덴 및 실리콘으로 구성된 다중박막 반사경 구조를 가진 마스크 “블랭크 기판”
- 3B002. 완성품 혹은 비완성품 반도체 장치를 시험하기 위해 전용 설계된 시험장비와 그 부분품 및 조립품

3C 소재

- 3C001. 헤테로 적층(Hetero-epitaxial) “기판”(Substrate)
- 3C002. 감광성 수지막(Resist) 재료 및 감광성 수지막으로 도포한 “기판(Substrate)”
- 3C003. 유기-무기화합물(Organo-inorganic compound)
- 3C004. 인, 비소 또는 안티몬의 수소화물(Hydrides of phosphorus, arsenic or antimony)
- 3C005. 고저항 재료(High resistivity material)
- 3C006 실리콘 카바이드, 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드(AlN) 또는 알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN)로 된 한층 이상의 적층구조를 갖는 기판

3D 소프트웨어

- 3D001. 3A001.b~3A002.g, 혹은 3B 에서 통제되는 장비의 “개발” 또는 “생산” 전용으로 설계된 “소프트웨어”
- 3D002. 3B001.a~f, 3B002에 의해 통제되는 장비의 “사용”을 위해 전용으로 설계된 “소프트웨어”
- 3D003. 극자외선 리소그래피 마스크 또는 망선(reticles) 패턴 “개발”을 위해 전용 설계된 ‘컴퓨터 리소그래피’ “소프트웨어”
- 3D004. 3A003에 의해 통제되는 장비의 “개발”을 위해 전용으로 설계된 “소프트웨어”
- 3D005. 전자기 펄스(EMP) 또는 정전기 방출(ESD)에도 정상 작동 회복을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”
- 3D101. 3A101.b.에서 규정된 장비의 “사용”을 위해 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어”
- 3D201. 3A225에서 규정하는 장비의 “사용”을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”
- 3D202. 3A225에 규정된 특성을 만족 또는 초과하도록 하기 위해 전용 설계된 “소프트웨어” 또는 암호화 키/코드
- 3D203. 3A225에서 통제하는 장비의 동작 특성을 강화하거나 구현하기 위해 전용 설계된 “소프트웨어”

3E 기술

- 3E001. 3A, 3B 또는 3C에서 통제되는 장비, 재료의 "개발" 또는 "생산"을 위한 [일반기술해설]에 따른 "기술"
- 3E002. 논리연산장치(arithmetic logic unit)와 "마이크로프로세서 마이크로회로", "마이크로컴퓨터 마이크로회로" 및 마이크로컨트롤러 마이크로회로의 "개발" 또는 "생산"을 위한 [일반기술해설]에 의한 "기술"
- 3E003. 기타 "기술"
- 3E101. 3A001.a.1. 또는 3A001.a.2., 3A101, 3A102 또는 3D101.에서 규정된 장비 또는 "소프트웨어"의 "사용"을 위한 [일반기술해설]에 의한 "기술"
- 3E102. 3D101.에서 규정된 "소프트웨어"의 "개발"을 위한 [일반기술해설]에 의한 "기술"
- 3E201. 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 ~ 3A233.에서 규정된 장비의 "사용"을 위한 [일반기술해설]에 의한 "기술"

제4부 컴퓨터

4A 시스템, 장비 및 구성품

- 4A001. 다음과 같은 전자식(Electronic) 컴퓨터, 관련 장비, "전자조립체" 및 전용구성품
 - 4A001.a.1. -45°C 미만 또는 85°C 초과의 온도에서 동작하도록 설계된 전자식 컴퓨터 관련 장비
 - 4A001.a.2. 방사선에 의한 영향을 방지하도록 설계된 전자식 컴퓨터, 관련 장비, "전자조립체" 및 전용부품
 - 4A003.b. "최적수행성능"(Adjusted Peak Performance, APP)이 29 Weighted TeraFLOPS(WT)를 초과하는 "디지털 컴퓨터"
 - 4A003.c. 집합 프로세서의 "APP" 강화 "전자 조립체"로서 결합된 "APP"가 4A003.b. 항의 제한을 초과하는 것
 - 4A003.g. "디지털 컴퓨터"의 외부통신 연결 지원 장치
- 4A004. 컴퓨터, 전용 설계된 관련 장비, "전자 조립품" 및 관련 구성품
 - 4A004.a '시스토릭 배열 컴퓨터'
 - 4A004.b '신경 컴퓨터'
 - 4A004.c '광 컴퓨터'
- 4A005. "침입 소프트웨어"의 생성, 명령, 제어 또는 전송을 위하여 전용 설계 또는 개조된 시스템, 장비 및 구성품
- 4A101. 우주발사체 또는 관측 로켓용 아날로그/디지털 컴퓨터, 디지털 차동분석기
- 4A102. 우주발사체 또는 관측 로켓용 모델링, 모의시험 또는 설계통합을 위해 전용 설계된 하이브리드 컴퓨터

4B 시험, 검사 및 생산장비 - 없음

4C 소재 - 없음

4D 소프트웨어

- 4D001.a. 4A001 또는 4D001에 의해 통제되는 장비 또는 "소프트웨어"의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 4D001.b. 4D001.a.에 의해 통제되는 "소프트웨어" 및 다음의 "개발"이나 "생산"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"
 - 4D001.b.1 "최적수행성능"("APP")이 15 Weighted TeraFLOPS(WT)를 초과하는 "디지털 컴퓨터"
 - 4D001.b.2 프로세서의 결합을 통해 성능이 증대되도록 전용 설계되거나 개조된 "전자조립체"로서 결합된 "APP"가 4D001.b.1.g 항의 제한을 초과하는 것

4D004. "침입 소프트웨어"의 생성, 명령, 제어 또는 전송을 위하여 전용 설계 또는 개조된 "소프트웨어"

4E 기술

- 4E001.a. 4A 또는 4D에 의해 통제되는 장비 또는 "소프트웨어"의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위한 [일반기술해설]에 따른 기술
- 4E001.b. 4E001.a에 의해 통제되는 "기술" 이외에 다음 사항의 "개발"이나 "생산"을 위한 일반기술해설에 따른 "기술"
- 4E001.b.1. "최적수행능력"("APP")이 8.0 Weighted TeraFLOPS(WT)를 초과하는 "디지털 컴퓨터"
- 4E001.b.2. 프로세서의 결합을 통해 성능이 증대되도록 전용 설계되거나 개조된 "전자조립체"로서, 결합된 "APP"가 4E001.b.1. 항의 제한을 초과하는 것
- 4E001.c. "침입 소프트웨어"의 "개발"을 위한 "기술"

제5부 정보통신 및 정보보안

제1장- 정보통신

5A1 시스템, 장비 및 구성품

- 5A001.a. 전기통신장비
- 5A001.b. 전기통신용 전송장비와 시스템 이를 위해 전용 설계된 구성품 및 부속품
- 5A001.c. 광섬유
- 5A001.d. 전자조정 위상배열 안테나
- 5A001.e. 무선 방향 탐지 장비(Radio direction finding equipment)
- 5A001.f. 전파방해 장치, 감시 장치 및 이의 전용 설계된 구성품
- 5A001.g. 수동 간섭 위치 시스템 또는 장비
- 5A001.h. 급조 폭발물 방지 장비와 관련 장비
- 5A001.j. 인터넷 망(IP network) 통신 감시 시스템 또는 장비와 전용 설계된 구성품
- 5A101. 원격측정과 원격제어장비(Telemetering and telecontrol equipment)

5B1 시험, 검사 및 생산용장비

- 5B001.a. 제5부1장에서 통제되는 장비, 기능 또는 특성의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계된 장비
- 5B001.b. 원격통신 전송장비 또는 교환기의 "개발"을 위하여 전용 설계된 장비 및 이의 전용 설계된 부품 및 부속품

5C1 소재 - 없음

5D1 소프트웨어

- 5D001.a. 상기 5A001 또는 5B001에서 규제되는 장비나 기능, 특성의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 5D001.c. 5A001 이나 5B001에서 규제되는 장비의 특성, 기능 또는 특징을 제공하기 위해 전용 설계되거나 개조된 특정(specific) "소프트웨어"
- 5D001.d. 원격통신 전송장비 또는 교환기의 "개발"을 위하여 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 5D001.e. 범 집행에 의한 감시나 분석을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 5D101. 5A101에서 규정된 장비의 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"

5E1 기술

- 5E001.a. 5A001에서 통제되는 장비, 기능 및 특성 또는 5D001.a 또는 5D001.e에서 통제되는 "소프트웨어"의 "개발", "생산" 또는 "사용"(운영 제외)을 위한 [일반기술해설]에 따른 "기술"
- 5E001.b. 특정 "기술"
- 5E001.c. 원격통신 전송장비 또는 교환기의 "개발"이나 "생산"을 위한 [일반기술해설]에 따른 "기술"
- 5E001.d. 정보통신을 위해 전용 설계된 마이크로웨이브 단일칩 집적회로(MMIC) 전력 증폭기의 "개발" 또는 "생산"을 위한 [일반기술해설]에 따른 "기술"
- 5E001.e. 정보통신을 위해 전용 설계되고 "초전도" 재료로 제작된 구성품을 포함하고 있는 전자 장치 및 회로 및 "초전도" 재료 중 최소 하나의 "임계 온도"보다 낮은 온도에서 작동되도록 전용 설계된 전자 장치 및 회로의 "개발" 또는 "생산"을 위한 [일반기술해설]에 따른 "기술"
- 5E101. 5A101에 명시된 장비의 "개발", "생산", "사용"을 위한 [일반기술해설]에 따른 "기술"

제2장 - 정보보안

5A2 시스템, 장비 및 구성품

- 5A002.a. '기술된 보안 알고리즘'을 가진 '정보 기밀성을 위한 암호화'를 사용하기 위해 설계되거나 개조되고, 그 암호 기능이 사용할 수 있거나 활성화 되었거나 또는 보안 방법을 채용하지 않은 "암호 활성화" 수단에 의해 활성화될 수 있는 것으로서 다음의 것
- 5A002.b. '암호 활성화 토큰'
- 5A002.c. "양자암호화"를 사용하거나 수행하기 위해 설계되거나 개조된 것
- 5A002.d. 초광대역(ultra-wideband) 변조기술 시스템을 위한 채널코드, 스크램블링코드, 또는 네트워크 식별코드를 생성하는 암호화기법을 사용하고자 설계되거나 개조된 것
- 5A002.e. "주파수 호핑"(frequency hopping)시스템을 위한 호핑 코드(hopping code)를 포함하여 5A002.d.에서 통제되지 않는 "확산 스펙트럼" 시스템을 위한 스프레딩 부호를 생성하기 위한 암호화기술을 사용하고자 설계되거나 개조된 것
- 5A003.a. 부정침입을 탐지하기 위해 기계적, 전기적 혹은 전자적인 방법으로 설계되거나 개조된 통신케이블 시스템
- 5A003.b. 건강, 안전 또는 전파간섭 기준을 위해 필요한 것 이상으로 정보 신호의 방사(발산)를 줄이기 위해 전용 설계되거나 개조된 것
- 5A004.a. '암호분석 기능'을 수행하기 위해 설계되거나 개조된 것
- 5A004.b. '미가공 데이터를 추출' 과 "인증" 이나 장치의 승인 제어를 회피를 수행하기 위해 설계된 것

5B2 시험, 검사 및 생산용장비

- 5B002.a. 5A002 또는 5B002.b에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 장비
- 5B002.b. 5A002, 5A003, 5A004에 의하여 통제되는 장비 또는 5D002.a 또는 5D002.c에서 통제되는 "소프트웨어"의 "정보보안" 기능을 평가 및 확인하기 위하여 전용 설계된 측정 장비

5C2 소재 - 없음

5D2 소프트웨어

- 5D002.a. 5A002~5A004에서 통제되는 장비 또는 5D002.c.1~5D002.c.3에서 통제되는 "소프트웨어"의 "개발", "생산", "사용"을 위해 전용 설계 또는 개조된 "소프트웨어"
- 5D002.b. 5A002.b에 명시된 '암호 활성화 토큰'의 특성을 갖는 "소프트웨어"

5D002.c. 5A002.a., 5A002.c., 5A002.d. 또는 5A002.e.에서 통제되는 장비, 또는 5A003에서 통제되는 장치, 또는 5A004에서 통제되는 장치 중 하나의 특성을 갖거나, 그 장치들 중 하나의 기능을 수행 또는 시뮬레이션 하는 “소프트웨어”

5E2 기술

5E002.a 5A002, 5A003, 5A004 또는 5B002에서 통제되는 장비 또는 5D002.a 또는 5D002.c에서 통제되는 “소프트웨어”의 “소프트웨어”의 “개발”, “생산” 또는 “사용”목적의 [일반기술해설]에 따른 “기술”
5E002.b 품목이 “암호 활성화” 방법에 의해 제5부 제2장에서 명시되지 않은 품목을 암호화 기술해설(제5부 제2장의 주3)에 의해 통제대상에서 제외되지 않는 5A002.a. 또는 5D002.c.1.에서 명시된 품목으로 변환하기 위한 “기술”, 또는 “암호화 활성화” 수단으로 이미 제5부 제2장에 명시된 품목 중 5A002.a.에 명시된 추가 기능이 가능토록 하기 위한 “기술”

제6부 센서 및 레이저

6A 시스템, 장비 및 구성품

6A001. 음향장치류(acoustics)
6A001.a.1.a. 음향 해저탐사 장비
6A001.a.1.b. 물체탐지 또는 위치 탐지시스템 혹은 송수신 어레이
6A001.a.1.c. 음향 송신기 (음향 변환기 포함)
6A001.a.1.d. 선박 또는 수중용 운반수단의 위치를 결정하기 위해 설계된 음향 시스템 및 장비
6A001.a.1.e. 능동 개별 수중 음파 탐지기
6A001.a.2.a. 수중 청음기
6A001.a.2.b. 견인 수중청음기 어레이(Towed acoustic hydro phone arrays)
6A001.a.2.c. 견인(Towed) 음파 수중청음기 어레이 전용 신호처리장비
6A001.a.2.d. 선수 방위 센서(heading sensors)
6A001.a.2.e. 해저 또는 베이(bay)케이בל 수중청음기 어레이 장치
6A001.a.2.f. 해저 또는 베이(bay)케이בל 시스템으로 전용 설계된 신호처리 장비
6A001.a.2.g. 가속계 기반의 수중 음향센서
6A001.b. 상대속도와 도플러속도 수중 음파 탐지기(Correlation-velocity and Doppler-velocity sonar log equipment)
6A002. 광센서류(optical sensors)
6A002.a.1. 우주용 반도체 검출기(Space-qualified solid-state detector)
6A002.a.2. 영상증배관
6A002.a.3. 비 우주용 초점면 배열(Focal plane arrays)
6A002.b. "단일 스펙트럼 영상센서" 및 "다중 스펙트럼 영상센서"
6A002.c. 직시형 영상 장비
6A002.d. 광센서의 전용보조구성품
6A002.f. “초점면배열”을 위해 전용 설계된 ‘관독 집적회로’ (‘ROIC’)
6A003. 카메라류
6A003.a.3. 전자식 스트리크 (streak) 카메라
6A003.a.4. 전자식 프레임 카메라
6A003.a.5. 전자식 카메라
6A003.a.6. 플러그인
6A003.b.1. 고체촬상소자(Solid state sensor)를 내장한 비디오 카메라

- 6A003.b.2. 스캐닝 카메라와 스캐닝 카메라 시스템
- 6A003.b.3. 영상증배관을 내장한 영상 카메라
- 6A003.b.4. "초점면배열"을 내장한 영상카메라
- 6A003.b.5. 6A002.a.1에 규정된 반도체 검출기를 장착한 영상카메라
- 6A004. 광학기구류
 - 6A004.a.1. '변형 가능 거울' ('Deformable mirrors')
 - 6A004.a.2. 경량의 단층 거울
 - 6A004.a.3. 경량의 복합 또는 발포 거울 구조
 - 6A004.a.4. 빔 조정용 거울 스테이지 (beam steering mirror stages)를 위해 전용 설계된 거울
- 6A004.b. 셀렌화아연(ZnSe) 또는 황화아연(ZnS)으로 제조된 광학구성품
- 6A004.c. 우주용 광학시스템 구성품
- 6A004.d. 광학 제어장비
- 6A004.e. 비구면 광학요소
- 6A004.f. 동적 파두 측정 장비(Dynamic wavefront measuring equipment)
- 6A005. "레이저"류, 관련 광학장비 및 구성품
 - 6A005.a. 비-"파장가변" 연속파 "레이저"
 - 6A005.b. 비 "파장가변" "펄스 레이저"
 - 6A005.c. "파장가변" "레이저"
 - 6A005.d. 기타 "레이저"
 - 6A005.e. 레이저 구성품
 - 6A005.f. 광학장비
 - 6A005.g. 레이저 음향 탐지 장치
- 6A006. "자기계", "자기경도계", "진성 자기경도계", 수중전기장센서와 "보상시스템" 및 전용 설계된 관련 구성품으로 다음의 것
 - 6A006.a. "자기계" 및 부시스템(Magnetometers and subsystem)
 - 6A006.b. 수중전기장 센서
 - 6A006.c. "자기경도 측정기"
 - 6A006.d. 자성센서 또는 수중전기장센서의 "보상시스템"
 - 6A006.e. 수중 전자기장 수신기
- 6A007. 중력계와 중력경도계
- 6A008. 레이더 시스템, 장비 및 조립품
- 6A102. 내방사선(Radiation hardened) 탐지기(Detector)
- 6A107. 중력측정계(gravimeters) 및 관련 구성품, 중력경사계(gravity gradiometer)
- 6A108. 레이더 시스템과 추적시스템
 - 6A108.a. 레이더 및 레이저 레이더 시스템
 - 6A108.b.1. 추적시스템(Tracking systems)
 - 6A108.b.2. 거리측정 레이더
- 6A202. 광전자증배관(Photomultiplier tube)
- 6A203. 고속카메라, 영상장치 및 구성품
 - 6A203.a. 스트릭(streak) 카메라와 이를 위해 특별히 설계된 구성품
 - 6A203.b. 프레임링(framing) 카메라와 이를 위해 특별히 설계된 구성품
 - 6A203.c. 반도체 카메라 또는 전자 튜브 카메라와 이를 위해 특별히 설계된 구성품
 - 6A203.d. 내방사선 TV 카메라 또는 이를 위한 렌즈
- 6A205. "레이저"와 "레이저" 증폭기와 발진기
 - 6A205.a. 이온 레이저(아르곤이온레이저)

- 6A205.b. 동조가능 펄스 단일모드 색소(Single-mode dye) 레이저 발진기
- 6A205.c. 동조가능 색소(Dye) 레이저증폭기와 발진기
- 6A205.d. 펄스 이산화탄소 레이저
- 6A205.e. Para-hydrogen Raman shifter
- 6A205.f. 네이디뮴이 도핑된 레이저
- 6A205.g. 구리증기레이저
- 6A205.h. 펄스 일산화탄소(CO) 레이저
- 6A225. 속도간섭계 (Velocity interferometer)
- 6A226. 압력 센서

6B 시험, 검사 및 생산용 장비

- 6B002. 광센서류
- 6B004. 광학기구
- 6B004.a. 반사율의 절대값 측정 장비
- 6B004.b. 비평면 광표면형상의 비접촉 광학측정 장비
- 6B007. 지상용 중력계의 제조 및 조절장치
- 6B008. 펄스레이더 단면측정시스템
- 6B108. 레이더 피사면적(RCS) 측정시스템

6C 소재

- 6C002. 광센서 소재
- 6C002.a. 텔루륨 원소(Te)
- 6C002.b.1. 텔루르화아연카드뮴(CdZnTe)
- 6C002.b.2. 텔루르화카드뮴(CdTe)
- 6C002.b.3. 텔루르화수은카드뮴(HgCdTe)
- 6C004. 광학 소재
- 6C004.a. 셀렌화아연 및 황화아연 화합물
- 6C004.b. 전자광학 및 비선형 광물질
- 6C004.c. 비선형 광학 재료
- 6C004.d. 탄화실리콘 또는 베릴륨-베릴륨(Be/Be)으로 만든 기판
- 6C004.e. 광학유리(용융 실리카, 인산유리, 형광인산유리, 플루오르화지르코늄(ZrF4), 플루오르화하프늄(HfF4))
- 6C004.f. 인조 다이아몬드 소재
- 6C005. 합성된 결정성 레이저 주 소재

6D 소프트웨어

- 6D001. 6A004, 6A005, 6A008, 또는 6B008 에 의해 통제되는 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"
- 6D002. 6A002.b, 6A008, 또는 6B008에 의해 통제되는 설비의 "사용"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"
- 6D003. 기타 "소프트웨어"
- 6D102. 6A108에 명시된 물품의 "사용"을 위하여 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 6D103. 비행후 기록된 데이터를 분석해서, 전 비행 구간에서 비행체의 위치를 알아낼 수 있는 분석 "소프트웨어"로서 '미사일'용으로 전용 설계되거나 개조된 것
- 6D203. 6A203.a.부터 6A203.c.의 특성을 만족시키는 카메라 또는 영상장치의 성능을 강화 또는 구현하기 위해 전용 설계된 "소프트웨어"

6E 기술

- 6E001. 6A, 6B, 6C, 또는 6D에 의해 통제되는 장비, 재료 또는 "소프트웨어"의 "개발"을 위한 일반기술해설에 따른 "기술"
- 6E002. 6A, 6B, 또는 6C 에 의해 통제되는 장비 또는 재료의 "생산"을 위한 일반기술해설에 따른 "기술"
- 6E003. 기타 "기술"
- 6E101. 6A002, 6A007.b, 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 또는 6D103 항목에 명시되는 장비 또는 "소프트웨어"의 "사용"을 위한 일반기술해설에 따른 "기술"
- 6E201. 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 또는 6A226. 항목에 기술된 품목의 "개발", "생산", 또는 "사용"을 위한 기술제어에 적용되는 "기술"

제7부 항법 및 항공전자

7A 시스템, 장비 및 구성품

- 7A001 가속도계 및 전용 설계된 구성품(Accelerometer and specially designed components)
- 7A002 자이로 또는 각속도 센서 및 전용 설계된 구성품(Gyros or angular rate sensors and specially designed components)
- 7A003 '관성 측정 장비 또는 시스템'(Inertial measurement equipment or systems')
- 7A004 '별 추적기' 및 구성품('Star trackers' and components)
- 7A005 "위성항법시스템" 수신장치 및 전용 설계된 구성품("Satellite navigation system" receiving equipment and specially designed components)
- 7A006 항공용 탑재고도계(Airborne altimeters)
- 7A008 수중음파탐지 항법시스템(Underwater sonar navigation systems)
- 7A101 '미사일'에 사용가능한 선형 가속도계 및 전용 설계된 구성품(Linear accelerometers and specially designed components, 7A001에 명시된 것을 제외)
- 7A102 '미사일'에 사용가능한 자이로 및 전용 설계된 구성품(Gyros and specially designed components, 7A002에 명시된 것을 제외)
- 7A103 계기, 항법 장비, 시스템 및 전용 설계된 구성품(Instrumentation, navigation equipment, systems, and specially designed components, 7A003에 명시된 것을 제외)
- 7A104 자이로-천축 나침반, 기타 장치 및 전용 설계된 구성품(Gyro-astro compasses and other devices and specially designed components, 7A004에 명시된 것을 제외)
- 7A105 '위성항법시스템' 수신장치 및 전용 설계된 구성품(Receiving equipment for 'navigation satellite systems' and specially designed components)
- 7A106 레이더 또는 레이저 레이더 형태의 고도계(Altimeters of radar or laser radar type, 7A006에 명시된 것을 제외)
- 7A115 전자기파의 발원지 추적 (방향탐지기) 또는 지형의 특성을 파악하는 수동센서(Passive sensors for determining bearing to specific electromagnetic source (direction finding equipment) or terrain characteristics)
- 7A116 비행제어시스템과 서보밸브(Flight control systems and servo valves)
- 7A117 "미사일"에 사용가능한 "유도장치"("Guidance sets" usable in "missiles")

7B 시험, 검사 및 생산장비

- 7B001 7A에 명시된 장비를 위해 전용 설계된 시험, 교정 또는 정렬장비(Test, calibration or alignment

equipment specially designed for equipment specified in 7A)

- 7B002. 링 “레이저” 자이로용 거울의 특성을 갖추게 하기 위하여 전용 설계된 장비(Equipment specially designed to characterize mirrors for ring "laser" gyros)
- 7B003 7A에 명시된 장비의 "생산"을 위해 전용 설계된 장비(Equipment specially designed for the "production" of equipment specified in 7A)
- 7B102 “레이저” 자이로용 거울의 특성화를 위해 전용 설계된 반사측정기(Reflectometers specially designed to characterise mirrors, for "laser" gyros)
- 7B103 "생산 설비" 및 "생산 장비"("Production facilities" and "production equipment")

7C 소재

해당 없음

7D 소프트웨어

- 7D001. 7A 또는 7B에 명시된 장비의 “개발” 또는 “생산”을 위하여 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"
- 7D002. 7A003 또는 7A004에 명시되지 않는 관성 장비를 포함하는 관성항법장치(INS) 또는 비행자세 방위측정 표시장치('AHRS')의 운용 또는 정비를 위한 "소스코드"
- 7D003. 기타 "소프트웨어"
- 7D004. 7E004.a.2., 7E004.a.3., 7E004.a.5., 7E004.a.6. 또는 7E004.b.에서 명시된 "개발" "기술"을 사용하는 "소스코드"
- 7D005. 정부 사용을 위해 설계된 "위성항법시스템" 레인징 코드(ranging code) 해독을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"
- 7D101. 7A001~7A006, 7A101~7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 또는 7B103에 명시된 장비의 "사용"을 위해 전용설계 또는 개조된 "소프트웨어"
- 7D102. 통합 “소프트웨어”
- 7D103. “유도장치”의 모델링, 모의시험(시뮬레이션)을 위해, 또는 우주발사체나 관측로켓과의 설계통합을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”
- 7D104. 7A117에 명시된 "유도 장치"의 운영 또는 보수를 위해 전용 설계되거나 개조된 '소프트웨어'

7E 기술

- 7E001 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003 또는 7D005에 의해 수출 통제되는 장비 또는 "소프트웨어"의 "개발"을 위한 일반기술해설에 의거한 "기술"
- 7E002 7A 또는 7B에 의해 수출 통제되는 장비의 “생산”을 위한 일반기술해설에 의거한 “기술”
- 7E003 7A001~7A004에 의해 수출 통제되는 장비의 수리, 개조 또는 분해 조립검사를 위한 일반기술해설에 의거한 “기술”
- 7E004 그 밖의 “기술”
- 7E101 7A001~7A006, 7A101~7A106, 7A115~7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101~7D103에서 명시된 장비의 “사용”에 관하여 일반기술해설에 규정되어 있는 “기술”
- 7E102 외부 전자기 충격(EMP)과 전자기 간섭(EMI)의 위협으로부터 항공전자장비와 전기장치를 보호하기 위한 “기술”
- 7E104 비행제어, 유도 및 추진 데이터를 비행관리체계에 통합하기 위한 “기술”로서 로켓 시스템의 비행 궤도를 최적화하기 위한 것

제8부 해양

8A 시스템, 장비 및 구성품

- 8A001. 잠수정 및 수상선
 - 8A001.a. 유인, 밧줄이 달린 잠수정(Submersible vehicles)
 - 8A001.b. 유인, 밧줄이 없는 잠수정
 - 8A001.c. 무인잠수정
 - 8A001.e. 해양구조 시스템(Ocean salvage systems)
- 8A002. 해양시스템, 장비 및 부품
 - 8A002.a. 잠수정 전용 시스템, 장비 및 부품
 - 8A002.b. 잠수정의 자동 제어를 위한 시스템
 - 8A002.c. 광섬유 선체 관통구(Fibre optic hull penetrator)
 - 8A002.d. 수중비전 시스템(Underwater vision systems)
 - 8A002.g. 수중용으로 전용 설계·개조된 조명장치
 - 8A002.h. 컴퓨터로 제어되는 수중용 "로봇"
 - 8A002.i. 잠수정용으로 전용 설계·개조된 원격조종 관절형 머니플레이터(manipulator)
 - 8A002.j. 공기불요동력장치(Air independent power systems)
 - 8A002.o. 프로펠러, 동력전달장치, 동력발생장치 및 소음감소 장치
 - 8A002.p. 펌프제트 추진시스템
 - 8A002.q. 수중유영(Underwater swimming) 및 잠수 장비(Diving equipment)
 - 8A002.r. 잠수부 제지(制止) 음향시스템

8B 시험, 검사 및 생산장비

- 8B001. 수관(Water tunnel)

8C 소재

- 8C001. 수중용의 Syntactic foam

8D 소프트웨어

- 8D001. 8A, 8B 및 8C 전용 설계·개조된 "소프트웨어"
- 8D002. 수중소음 감소용 프로펠러 또는 분해정비를 위해 전용 설계·개조된 "소프트웨어"

8E 기술

- 8E001 8A, 8B, 8C를 위한 [일반기술해설]에 의한 기술
- 8E002 기타의 기술

제9부 항공우주 및 추진

9A 시스템, 장비 및 구성품

- 9A001 항공 가스터빈엔진(Aero gas turbine engines)
- 9A002 선박용 가스터빈엔진(Marine gas turbine engines)
- 9A003 항공 가스터빈엔진으로 전용 설계된 조립품 또는 구성품(Specially designed assemblies or components for aero gas turbine engine)
- 9A004 우주발사체, "우주비행체", "우주비행체 버스(buses)", "우주비행체 탑재체(payloads)", "우주비행체" 탑재 시스템 또는 장비, 지상파(terrestrial) 장비 그리고 공중발사 플랫폼(Space launch vehicles,

- "spacecraft", "spacecraft buses", "spacecraft payloads", "spacecraft" on-board systems or equipment, terrestrial equipment, and air-launch platforms)
- 9A005 액체로켓 추진시스템 (Liquid rocket propulsion systems)
- 9A006 액체로켓 추진시스템을 위하여 전용 설계된 시스템 및 구성품(Systems and components specially designed for liquid rocket propulsion systems)
- 9A007 고체로켓 추진시스템(Solid rocket propulsion systems)
- 9A008 고체로켓 추진시스템을 위하여 전용 설계된 구성품(Components specially designed for solid rocket propulsion systems)
- 9A009 하이브리드 로켓 추진시스템 (Hybrid rocket propulsion systems)
- 9A010 발사체, 발사체 추진시스템 또는 “우주비행체”용으로 전용 설계된 구성품, 시스템 그리고 구조물 (Specially designed components, systems and structures, for launch vehicles, launch vehicle propulsion systems or "spacecraft")
- 9A011 램젯, 스크램젯, 복합 사이클 엔진 및 전용 설계된 구성품(Ramjet, scramjet or combined cycle engines, and specially designed components)
- 9A012 “무인항공기” (“UAVs”), 무인 “비행선” 및 이와 관련된 장비 및 구성품("Unmanned aerial vehicles" ("UAVs"), unmanned "airships", related equipment and components)
- 9A101 터보제트 및 터보팬 엔진(Turbojet and turbofan engines)
- 9A102 무인항공기를 위해 전용 설계된 ‘터보프롭 엔진시스템’ 및 구성품(“Turboprop engine systems” specially designed for unmanned aerial vehicles and specially designed components)
- 9A104 관측로켓(Sounding rockets)
- 9A105 액체추진제 로켓엔진 또는 젤 추진제 로켓모터((Liquid propellant rocket engines or gel propellant rocket motors)
- 9A106 액체로켓 추진시스템 또는 젤 추진제 로켓시스템을 위해 전용 설계된 시스템 또는 구성품(Systems or components, specially designed for liquid rocket propulsion or gel propellant rocket systems, 9A006에 명시된 것을 제외)
- 9A107 완성 로켓시스템 또는 무인항공기에 사용할 수 있는 고체추진제 로켓모터(Solid propellant rocket motors, usable in complete rocket systems or unmanned aerial vehicles, 9A007에 명시된 것을 제외)
- 9A108 고체로켓 추진시스템 그리고 하이브리드 로켓 추진시스템을 위해 전용 설계된 구성품(Components specially designed for solid and hybrid rocket propulsion systems, 9A008에 명시된 것을 제외)
- 9A109 하이브리드 로켓 모터 및 전용 설계된 구성품(Hybrid rocket motors and specially designed components)
- 9A110 ‘미사일’ 또는 서브시스템의 사용을 위해 전용 설계된 복합재료구조물, 적층구조물 및 그 제품 (Composite structures, laminates and manufactures thereof, specially designed for use in ‘missiles’ or the subsystems, 9A010에 명시된 것을 제외)
- 9A111 "미사일"이나 무인항공기에 사용될 수 있는 펄스제트 또는 데토네이션 엔진 및 전용 설계된 구성품 (Pulse jet or detonation engines, usable in "missiles" or unmanned aerial vehicles and specially designed components)
- 9A112 “무인항공기” (“UAVs”)
- 9A115 발사지원장비(Launch support equipment)
- 9A116 미사일에 사용가능한 재진입 비행체 및 이를 위해 설계 또는 개조된 장비(Reentry vehicles, usable in "missiles", and equipment designed or modified therefor)
- 9A117 “미사일”에 사용가능한 단(Stage)간의 결합, 분리 및 연결 메커니즘(Staging mechanisms, separation mechanisms, and interstages, usable in "missiles")
- 9A118 "미사일"이나 무인항공기에 사용가능한 엔진에 쓰이는 연소조절장치(Devices to regulate combustion usable in engines, which are usable in "missiles" or unmanned aerial vehicles)

- 9A119 완성로켓시스템 또는 무인항공기에 사용 가능한 각각의 로켓 단(stage)(Individual rocket stages, usable in complete rocket systems or unmanned aerial vehicles, 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 및 9A109에 명시된 것 제외)
- 9A120 로켓시스템에 사용되는 추진제, 기타 액체 혹은 젤 추진제를 위해 전용 설계된 액체 혹은 젤 추진제 탱크(Liquid or gel propellant tanks, specially designed for propellants or other liquid or gel propellants, used in rocket systems, 9A006에 명시된 것 제외)
- 9A121 "미사일", 우주발사체 또는 관측로켓을 위해 전용 설계된 엄빌리컬(Umbilical) 및 단간 전기 연결단자 (Umbilical and interstage electrical connectors specially designed for "missiles", space launch vehicles or sounding rockets specified)
- 9A350 비행기, "경비행기(비행선)" 또는 무인항공기에 알맞도록 전용 설계되거나 개조된 분무 또는 연무 시스템 및 전용 설계된 구성품 (Spraying or fogging systems, specially designed or modified for fitting to aircraft, "lighter-than-air vehicles" or unmanned aerial vehicles, and specially designed components)

9B 시험, 검사 및 생산장비

- 9B001 제조 장비, 공구 및 고정구(Manufacturing equipment, tooling or fixtures)
- 9B002 온라인 (실시간) 제어시스템, 계측장치 (센서포함) 또는 자동 데이터 획득 및 처리장치(On-line (real time) control systems, instrumentation (including sensors) or automated data acquisition and processing equipment)
- 9B003 가스터빈 브러시 밀봉 (seal)의 검사 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 장비, 구성품 및 부속품 (Equipment specially designed for the "production" or test of gas turbine brush seals, and specially designed components or accessories)
- 9B004 가스터빈용 "초합금", 티타늄, 에어포일-디스크 결합체의 고체상태 접합을 위한 치공구, 다이스 또는 고정구(Tools, dies or fixtures, for the solid state joining of "superalloy", titanium or intermetallic airfoil-to-disk combinations for gas turbines)
- 9B005 실시간 (실시간) 제어시스템, 계측장치 (센서포함) 또는 자동화된 데이터 획득 및 처리장치(On-line (real time) control systems, instrumentation (including sensors) or automated data acquisition and processing equipment)
- 9B006 음향진동 시험장비 및 전용 설계된 수정히터(Acoustic vibration test equipment, and specially designed quartz heaters therefor)
- 9B007 로켓모터의 완결성을 검사하기 위해 전용 설계된 장비(Equipment specially designed for inspecting the integrity of rocket motors)
- 9B008 표면마찰 변환기(Transducers)
- 9B009 가스터빈엔진의 분말야금 로터 구성품을 제조하기 위하여 전용 설계된 공구(Tooling specially designed for producing gas turbine engine powder metallurgy rotor components)
- 9B010 9A012에 명시된 품목의 생산을 위해 전용 설계된 장비
- 9B105 '미사일'과 그 서브시스템에 사용될 수 있는 '공기역학 시험설비'('Aerodynamic test facilities' usable for 'missiles' and their subsystems)
- 9B106 환경시험 챔버(chamber)와 무반향실(Environmental chambers and anechoic chambers)
- 9B107 '공기열역학 시험 설비', '미사일', '미사일' 로켓 추진시스템, 그리고 재진입비행체 그리고 장비로 설계되는 것('Aerothermodynamic test facilities', usable for 'missiles', 'missile' rocket propulsion systems, and reentry vehicles and equipment)
- 9B115 9A005~9A009, 9A011, 9A101, 9A105~9A109, 9A111, 9A116~9A120에서 명시된 시스템, 서브시스템 및 구성품을 위해 전용 설계된 "생산 장비"
- 9B116 9A004에서 명시된 우주발사체 혹은 9A005~9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104~9A109, 9A111, 또는

9A116~9A120에서 명시된 시스템, 서브시스템, 그리고 구성품 혹은 ‘미사일’을 위해 전용 설계된 “생산 설비”

9B117 고체 또는 액체 추진제 로켓 또는 로켓 모터를 위한 추진기관 시험대(Test benches or test stands for solid or liquid propellant rockets or rocket motors,)

9C 소재

9C108 “미사일”에 사용 가능하거나 고체 추진 로켓 엔진을 위해 전용 설계된 "단열재" 와 "내부 라이닝" ("Insulation" material in bulk form and "interior lining", for rocket motor cases usable in "missiles" or specially designed for solid propellant rocket engines, 9A008에 명시된 것 제외)

9C110 복합재료구조물, 적층구조물 및 그 제품을 위한 레진 포화 화이버 프리프레그 및 금속도금 화이버 프리폼(Resin impregnated fibre prepregs and metal coated fibre preforms therefor, for composite structures, laminates and manufactures)

9D 소프트웨어

9D001 9A001~9A119, 9B 또는 9E003에 명시된 장비 또는 “기술”의 “개발”을 위해 전용 설계 또는 개조된 “소프트웨어”

9D002 9A001~9A119 또는 9B에 명시된 장비의 “생산”을 위해 전용 설계 또는 개조된 “소프트웨어”

9D003 9E003.h에 명시된 "기술"을 사용하고, 9A에 명시된 추진시스템 또는 9B에 명시된 장비를 위한 통합 디지털 전자 엔진제어시스템 ("FADEC Systems" : Full Authority Digital Electronic Engine Controls Systems)에 사용되는 "소프트웨어"

9D004 기타 "소프트웨어"

9D005 9A004.e 또는 9A004.f에 명시된 품목의 운용을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"

9D101 9B105, 9B106, 9B116이나 9B117에 명시된 제품의 “사용”을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"

9D103 9A004에 명시된 우주발사체나 9A104에 명시된 관측로켓 또는 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 또는 9A119에 명시된 서브시스템의 모델링, 시뮬레이션 및 설계통합을 위해 전용 설계된 "소프트웨어"

9D104.a 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.d, 9A107, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A117 또는 9A118에 명시된 물품의 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"

9D104.b 9A008.d, 9A106.c, 9A108.c 또는 9A116.d에 명시된 서브시스템 또는 장비의 운영 또는 보수를 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"

9D105 9A004에 명시된 우주발사체, 9A104의 관측로켓 또는 ‘미사일’의 하나 이상의 서브시스템 기능을 조정하기 위해 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어”(9D004.e에 명시된 것 제외)

9E 기술

9E001 9A001.b, 9A004~9A012, 9A350, 9B 혹은 9D에 명시된 장비 또는 “소프트웨어”의 “개발”에 대한 일반기술해설에 따른 “기술”

9E002 9A001.b, 9A004~9A011, 9A350 혹은 9B에 명시된 장비의 “생산”을 위한 일반기술해설에 따른 “기술”

9E003 기타 "기술"

9E101.a 9A101, 9A102, 9A104~9A111, 9A112.a. 혹은 9A115~9A121에 명시된 물품의 "개발"을 위한 것으로서, 일반기술해설에 따른 "기술"

9E101.b 9A012에 명시된 ‘무인항공기’ 또는 9A101, 9A102, 9A104~9A111, 9A112.a. 혹은 9A115~9A121에 명시된 물품의 “생산”을 위한 것으로서, 일반기술해설에 따른 "기술"

9E102 9A004에 명시된 우주발사체, 9A005~9A011에 명시된 물품, 9A012 또는 9A112.a.에 명시된 ‘무인항공기’ 또는 9A101, 9A102, 9A104~9A111, 9A115~9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116,

제 10 부 - 원자력 전용품목 (핵물질, 설비 및 장비)

0A 시스템, 장비 및 부품

- 0A001. "원자로" 및 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장비와 부품
 - 0A001.a. 원자로(Complete Nuclear reactor)
 - 0A001.b. 원자로용기(Nuclear reactor vessel)
 - 0A001.c. 원자로 핵연료교환기(Nuclear fuel charging and discharging machine)
 - 0A001.d. 원자로 제어봉 및 장비(Nuclear reactor control rod and equipment)
 - 0A001.e. 원자로 압력관(Nuclear reactor pressure tube)
 - 0A001.f. 지르코늄관(Zirconium tube)
 - 0A001.g. 1차 냉각재용 펌프(Primary coolant pump)
 - 0A001.h. 원자로 내부구조물(Nuclear reactor internals)
 - 0A001.i. 열교환기(Heat exchanger)
 - 0A001.j. 중성자 검출 및 측정장치(Neutron detection and measuring instruments)

0B 시험, 검사 및 생산장비

- 0B001. "천연우라늄", "감손우라늄", 그리고 "특수 핵분열성물질"의 동위원소 분리공장 및 그 용도로 전용 설계 또는 준비된 장비와 부품
 - 0B001.a. "천연우라늄", "감손우라늄", "특수 핵분열성물질"의 동위원소 분리를 위해 전용 설계된 공장
 - 0B001.b. 가스원심분리기와 그 용도로 특별히 설계된 조립체 및 부품
 - 0B001.b.1. 가스원심분리기(Gas centrifuge)
 - 0B001.b.2. 회전자 조립체
 - 0B001.b.3. 회전자관
 - 0B001.b.4. 링 또는 벨로우즈(Ring or bellows)
 - 0B001.b.5. 배플(Baffle)
 - 0B001.b.6. 상단캡 및 하단캡(Top or bottom cap)
 - 0B001.b.7. 고정부품(Static components)
 - 0B001.b.8. 베어링 및 댐퍼(Bearing/damper)
 - 0B001.b.9. 분자펌프(Molecular pump)
 - 0B001.b.10. 모터 고정자(Motor stator)
 - 0B001.b.11. 원심분리기 하우징/용기(Centrifuge housing/recipient)
 - 0B001.b.12. 스푼(Scoop)
 - 0B001.b.13. 특수 차단 및 제어 밸브(Special shut-off and control valves)
 - 0B001.b.14. 주파수변환기(Frequency changers)
 - 0B001.b.15. 벨로우즈 밸브(Bellows valves)
 - 0B001.c. 가스확산 농축용 용도로 특별히 설계되거나 준비된 조립체 · 부품
 - 0B001.c.1. 가스확산막(Gaseous diffusion barrier)
 - 0B001.c.2. 확산 하우징(Diffuser housing)
 - 0B001.c.3. 압축기 및 가스송풍기(Compressor or gas blower)
 - 0B001.c.4. 회전축밀봉장치(Rotary shaft seal)
 - 0B001.c.5. UF₆ 냉각 열교환기(Heat exchangers for cooling UF₆)

- 0B001c.6. 특수 차단 및 제어 밸브(Special shut-off and control valves)
- 0B001.d. 공기역학 농축 공장용 용도로 특별히 설계 또는 준비된 계통·장비·부품
 - 0B001.d.1. 분리노즐 (Separation nozzles)
 - 0B001.d.2. 소용돌이관 (Vortex tubes)
 - 0B001.d.3. 압축기 및 가스송풍기(Compressor or gas blower)
 - 0B001.d.4. 회전축밀봉장치(Rotary shaft seal)
 - 0B001.d.5. 가스냉각용 열교환기 (Heat exchangers for gas cooling)
 - 0B001.d.6. 하우징(Separation element housings)
 - 0B001.d.7. 특수차단 및 제어 밸브(Special shut-off and control valves)
 - 0B001.d.8. UF₆ / 운반가스 분리 장치(UF₆/carrier gas separation systems)
- 0B001.e. 화학적교환 농축공장 용도로 특별히 설계 또는 준비된 계통·장비·부속품
 - 0B001.e.1. 액체-액체 맥동탑(Liquid-liquid pulse columns)
 - 0B001.e.2. 액체-액체 원심접촉기
 - 0B001.e.3. 전기 화학적 환원셀
 - 0B001.e.4. 우라늄환원 계통 및 장비
 - 0B001.e.5. 급송 계통(Feed preparation systems)
 - 0B001.e.6. 우라늄산화 계통(Uranium oxidation systems)
- 0B001.f. 이온교환 농축공장용 용도로 특별히 설계 또는 준비된 계통·장비·부속품
 - 0B001.f.1. 고속반응 이온교환 수지/흡착제(Fast-reacting ion exchange resins/ adsorbents)
 - 0B001.f.2. 이온교환탑(Ion exchange columns)
 - 0B001.f.3. 이온교환 환류 시스템(Ion exchange reflux systems)
- 0B001.g. 원자증기 레이저 동위원소분리(AVLIS) 공정을 위해 전용 설계, 준비된 장비와 부품
 - 0B001.g.1. 우라늄 증기화계통 (Uranium vaporization systems)
 - 0B001.g.2. 액체우라늄 금속 처리 계통(Liquid uranium metal handling systems)
 - 0B001.g.3. 우라늄 금속생성물 및 잔재물 수집기
 - 0B001.g.4. 분리모듈 하우징
 - 0B001.g.5. 레이저 계통(Laser systems)
- 0B001.h. 분자“레이저” 동위원소분리공정(MLIS)과 동위원소 선택적 레이저 활성화에 의한 화학반응법(CRISLA)을 위해 특수 설계 또는 준비된 장비 및 부품
 - 0B001.h.1. 초음속 팽창노즐(Supersonic expansion nozzles)
 - 0B001.h.2. UF₅ 생성물 수집기(Uranium pentafluoride product collectors)
 - 0B001.h.3. UF₆/운반가스 압축기
 - 0B001.h.4. 회전축 밀봉
 - 0B001.h.5. 불소화 계통
 - 0B001.h.6. UF₆/운반가스 분리 계통
 - 0B001.h.7. 레이저 계통(Laser systems)
- 0B001.i. 플라스마 분리 농축 공장용 용도로 특별히 설계 또는 준비된 계통·장비·부품
 - 0B001.i.1. 마이크로파 에너지원 및 안테나(Microwave power sources and antennas)
 - 0B001.i.2. 이온 여기화 코일 (Ion excitation coils)
 - 0B001.i.3. 우라늄 플라스마 발생 시스템 (Uranium plasma generation systems)
 - 0B001.i.4. 액상 금속 우라늄 취급계통(Liquid uranium metal handling systems)
 - 0B001.i.5. 우라늄금속 ‘생성물’ 및 ‘잔재물’ 수집기 조립체
 - 0B001.i.6. 분리 모듈 하우징(Separator module housings)
- 0B001.j. 전자기 농축공장용 용도로 특별히 설계 또는 준비된 계통·장비·부품
 - 0B001.j.1. 이온 소스

- 0B001.j.2. 이온 수집기
- 0B001.j.3. 진공 하우징
- 0B001.j.4. 자극 편
- 0B001.j.5. 고압 전원공급장치(High voltage power supplies)
- 0B001.j.6. 자기력 공급장치(Magnet power supplies)
- 0B002. 동위원소 분리용으로 특별히 설계되거나 준비된 보조장치·장비·부품
 - 0B002.a. 농축공정으로 UF_6 를 공급하기 위하여 사용되는 급송 고온고압로, 오븐 또는 계통
 - 0B002.b. 농축공정에서부터 가열된 상태로 배출된 UF_6 를 회수하기 위하여 사용하는 응축 또는 냉각트랩
 - 0B002.c. UF_6 를 액상 또는 고체상으로 변환하여 압축에 의해 농축공정으로 부터 UF_6 를 배출하는데 사용되는 고화 또는 액화 저장소
 - 0B002.d. UF_6 '생성물' 및 '잔재물'을 용기로 담는데 사용되는 저장소
 - 0B002.e. 헤더파이핑 계통
 - 0B002.f. 진공계통 및 펌프
 - 0B002.g. UF_6 질량분석기/이온 소스
- 0B003. 우라늄 변환공장 및 그 용도로 특별히 설계된 계통
 - 0B003.a. 우라늄정광을 UO_3 로 변환하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.b. UO_3 를 UF_6 로 변환하기 위해 특별히 설계된 계통
 - 0B003.c. UO_3 를 UO_2 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.d. UO_2 를 UF_4 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.e. UF_4 를 UF_6 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.f. UF_4 를 우라늄 금속으로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.g. UF_6 를 UO_2 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.h. UF_6 를 UF_4 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
 - 0B003.i. UO_2 를 UCl_4 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
- 0B004. 중수, 중수소 및 중수소 화합물을 생산 또는 농축하기 위한 공장 및 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장비
 - 0B004.a. 중수, 중수소 및 중수소 화합물 생산공장
 - 0B004.b. 장비 및 부품
 - 0B004.b.1. 물-황화수소 교환탑 (Water-hydrogen sulphide exchange towers)
 - 0B004.b.2. 송풍기 및 압축기 (Blowers and Compressors)
 - 0B004.b.3. 암모니아-수소 교환탑 (Ammonia-Hydrogen Exchange Towers)
 - 0B004.b.4. 탑 내부장치 및 단 펌프 (Tower Internals and Stage Pumps)
 - 0B004.b.5. 암모니아 분해장치 (Ammonia Crackers)
 - 0B004.b.6. 적외선 흡수 분석기 (Infrared Absorption Analyzers)
 - 0B004.b.7. 촉매작용 버너 (Catalytic Burners)
 - 0B004.b.8. 중수 고순도화 장치 완성품 또는 그를 위한 탑
- 0B005. 핵연료 가공공장과 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장비
- 0B006. 조사후 핵연료의 재처리공장 및 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장비
 - 0B006.a. 조사후 "원자로" 핵연료의 재처리를 위한 공장
 - 0B006.b. 조사후 핵연료 절단기(Irradiated fuel element chopping machine)
 - 0B006.c. 용해조(Dissolver)
 - 0B006.d. 용매 추출기 또는 용매 추출장비
 - 0B006.e. 화학약품 취급용기 또는 저장조
- 0B007. 조사된 천연우라늄, 감손우라늄 또는 특수핵분열성물질의 재처리를 감시 또는

- 제어하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 공정제어 장비
- 0B007.a. 플루토늄 질산염을 플루토늄 산화물로 변환시키기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통
- 0B007.b. 금속 플루토늄 생산을 위해 특별히 설계되거나 준비된 설비

0C 물질

- 0C001. 핵원료 물질(Source material)
- 0C002. 특수 핵분열성물질(Special fissionable material)
- 0C003. 중수소 및 중수(Deuterium and heavy water)
- 0C004. 원자로급 흑연(Nuclear grade graphite)

0D 소프트웨어

- 0D001. 관련 품목의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위하여 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어”

0E 기술

- 0E001. 관련 기술

부록 - 초민감품목

부록 - 민감품목